



MD 3060 G2 2006.05.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat  
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) 3060 (13) G2

(51) Int. Cl.: G02B 5/00 (2006.01)

B02B 3/00 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. depozit: a 2005 0232 (22) Data depozit: 2005.08.10	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2006.05.31, BOPI nr. 5/2006
<p>(71) Solicitanți: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD</p> <p>(72) Inventatori: ALBU Sergiu, MD; MONAICO Eduard, UA; URSACHI Veaceslav, MD; TIGHINEANU Ion, MD</p> <p>(73) Titulari: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD</p>	

(54) Procedeu de obținere a cristalului fotonic pe semiconductor

(57) Rezumat:

1

Invenția se referă la optoelectrică, în particular la procedeele de obținere a cristalului fotonic pe semiconductor.

Procedeul de obținere a cristalului fotonic pe semiconductor include decaparea electrochimică a cel puțin uneia din suprafețele lui. Noutatea invenției constă în aceea că decaparea electrochimică

2

are loc la aplicarea tensiunii periodic variabile, caracterizată de semnale dreptunghiulare cu frontul sub formă de trepte.

Revendicări: 1

Figuri: 2

10

# MD 3060 G2 2006.05.31

## Descriere:

Invenția se referă la optoelectronica, în particular la procedeele de obținere a cristalului fotonic pe semiconductor.

5 Cristalul fotonic este o structură dielectrică periodică, care posedă benzi de frecvențe interzise în relațiile de dispersie a undelor electromagnetice. Conform teoriei benzilor fotonice este posibilă existența benzilor de frecvențe interzise în structurile dielectrice periodice. Undele electromagnetice, frecvențele cărora cad în interiorul benzilor fotonice interzise, nu se pot propaga în interiorul cristalului fotonic [1,2].

10 Este cunoscut procedeul de obținere a cristalelor fotonice tridimensionale dintr-un material monolit [3] care constă în depunerea pe suprafața unui material dielectric sau semiconductor a unei măști, care formează o rețea ordonată de găuri, ulterior prin implantarea ionilor de energie înaltă și decaparea electrochimică selectivă din fiecare gaură se produc cavitate în diferite direcții. Neajunsul acestui procedeu este necesitatea folosirii litografiei și implantării ionilor de energie înaltă, care sunt foarte costisitoare.

15 Problema pe care o rezolvă invenția propusă constă în realizarea unui procedeu ieftin de obținere a cristalelor fotonice tridimensionale, care exclude folosirea litografiei și a implantării de ioni.

Esența invenției constă în aceea că procedeul de obținere a cristalului fotonic pe semiconductor include decaparea electrochimică a cel puțin uneia din suprafetele lui. Noutatea invenției constă în aceea că decaparea electrochimică are loc la aplicarea tensiunii periodice variabile, caracterizată de semnale dreptunghiulare cu frontul sub formă de trepte.

20 Rezultatul invenției constă în obținerea unui cristal fotonic tridimensional printr-o singură procedură de decapare electrochimică.

Invenția se explică prin figurile 1 și 2, care reprezintă:

25 - fig. 1, forma tensiunii aplicate în procesul de decapare electrochimică;  
- fig. 2, imaginea cristalului în secțiunea (100), perpendiculară pe suprafața plachetei decapate luată la microscopul electronic de scanare.

### *Exemplu de realizare a invenției*

Suprafața (100) a unei plachete de semiconductor n-InP cu concentrația electronilor  $n=1018 \text{ cm}^{-3}$  cu aria  $5 \times 5 \text{ mm}^2$  este supusă tratamentului electrochimic într-o soluție apoasă de HCl cu concentrația de 5% într-un regim de aplicare a tensiunii periodice sub formă de scară ilustrat în figura 1. Ca rezultat se formează o structură poroasă periodică tridimensională ilustrată prin imaginea cristalului în secțiune (100), perpendiculară pe suprafața plachetei decapate luată la microscopul electronic de scanare TESCAN (figura 2). Imaginea celei de-a doua secțiuni (100), perpendiculară pe suprafața plachetei este analogică, ceea ce demonstrează formarea cristalului fotonic tridimensional cu dimensiunile caracteristice ale rețelei de aproximativ  $6 \mu\text{m}$ . Numărul de straturi în cristalul fotonic este determinat de numărul perioadelor tensiunii aplicate.

# **MD 3060 G2 2006.05.31**

4

## **(57) Revendicare:**

Procedeu de obținere a cristalului fotonic pe semiconductor care include decaparea electrochimică a cel puțin uneia din suprafețele lui, **caracterizat prin aceea că** decaparea electrochimică are loc la aplicarea tensiunii periodic variabile, caracterizată de semnale dreptunghiulare cu frontal sub formă de trepte.

10

## **(56) Referințe bibliografice:**

1. K. M. et all. Existence of photonic band gap in periodic dielectric structures. Phys. Rev. Lett, 67, 1990, p. 3152
2. E. Yablonovitch. Photonic band-gap crystals. J. Phys.: Condens. Mater., 5, 1993, p. 2443
3. MD 2435 G1 2004.04.30

**Şef Secţie:**

NEKLIUDOVA Natalia

**Examinator:**

COJOCARU Ala

**Redactor:**

LOZOVANU Maria

## MD 3060 G2 2006.05.31

5

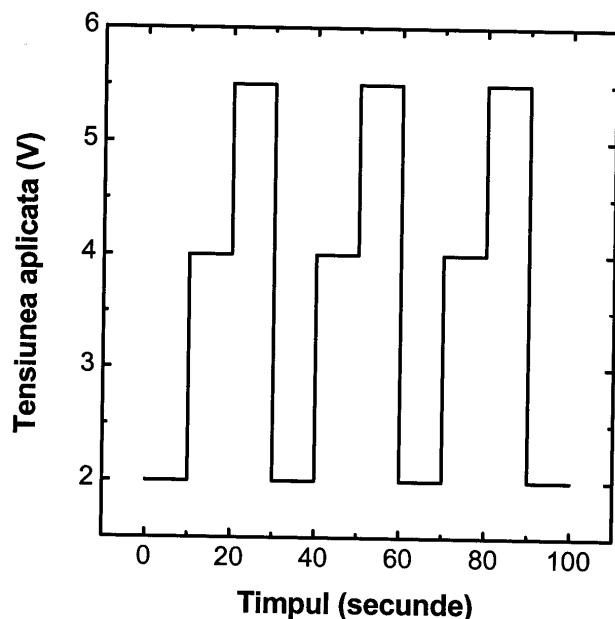


Fig. 1

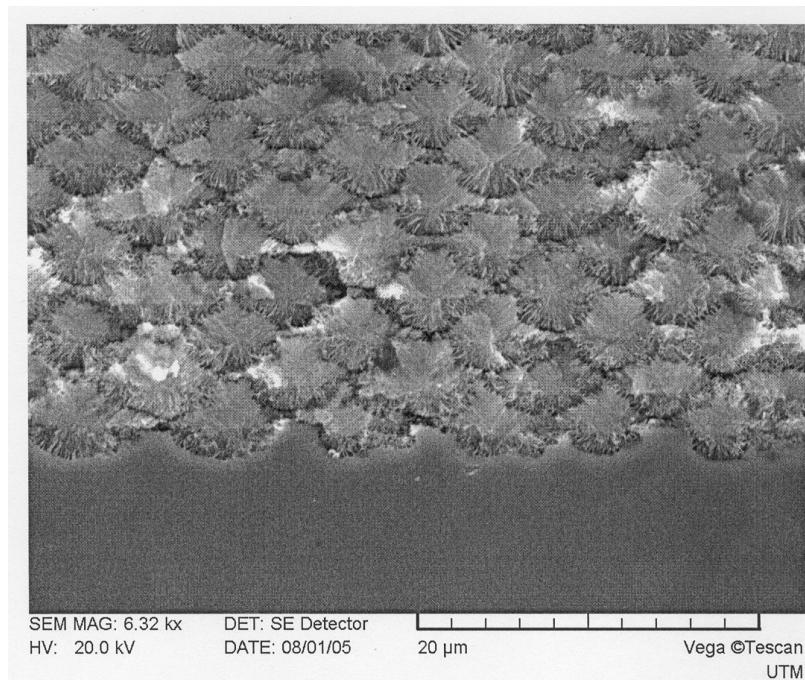


Fig. 2